# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-314538

(43) Date of publication of application: 26.11.1993

(51)Int.Cl.

G11B 7/24 G11B 7/24 G11B 7/26

G11B 11/10

(21)Application number: 04-119082

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

12.05.1992

(72)Inventor: INUI TETSUYA

TAKAHASHI AKIRA

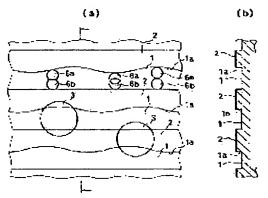
OTA KENJI

# (54) OPTICAL DISK AND ITS PRODUCTION

# (57)Abstract:

PURPOSE: To enable the execution of exact tracking by obtaining a strong tracking signal and to obtain an exact address information by using a light spot smaller than double the width of grooves.

CONSTITUTION: A photoresist 5 is applied on the magneto-optical disk constituted by forming the grooves 1..., only the side walls 1a... on one side of which meander according to address information and setting the average value of the width of the grooves 1 so as to be equal to the average value of the width of the lands 2 and a glass substrate 4. The photoresist 5 is irradiated with at least two pieces of laser beams by aparting the beams in a direction of the direction where the grooves 1... does not extend. The photoresist 5 is exposed by the irradiation while only the one laser beam is oscillated in a radial direction according to the address information.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

12.01.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2854187

[Date of registration]

20.11.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-314538

(43)公開日 平成5年(1993)11月26日

(51)Int.Cl.5		識別記号	÷	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 1 1 B	7/24	5 7 1	С	7215-5D		
		5 6 1		7215-5D		
	7/26	5 0 1		7215-5D		
1	1/10		Α	9075-5D		

審査請求 未請求 請求項の数 2(全 7 頁)

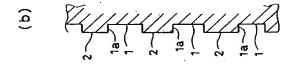
(21)出顯番号	特願平4-119082	(71)出願人 000005049 シャープ株式会社	
(22)出願日	平成 4年(1992) 5月12日	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 (72)発明者 乾 哲也 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	シ
		ャープ株式会社内 (72)発明者 高橋 明 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 ャープ株式会社内	シ
		(72)発明者 太田 賢司 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 ャープ株式会社内	シ
		(74)代理人 弁理士 原 謙三	

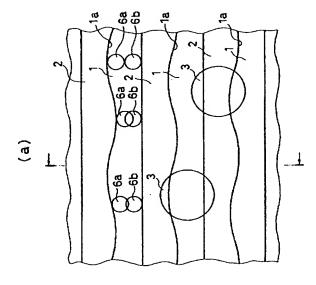
# (54)【発明の名称】 光ディスクおよびその製造方法

# (57)【要約】

【構成】 上記のグルーブ1…の一方の側壁1a…だけがアドレス情報に応じて蛇行しており、かつ、グルーブ1の幅の平均値はランド2の幅の平均値に等しくなるように設定されている光磁気ディスクおよび、ガラス基板4にフォトレジスト5を塗布し、少なくとも二本のレーザー光をグルーブ1…が延びている方向でない方向に離間させて照射し、一本のレーザー光だけをアドレス情報に応じて半径方向に振動させながら照射してフォトレジスト5を感光させる光磁気ディスクの製造方法。

【効果】 強いトラッキング信号を得ることができるので、正確なトラッキングを行うことができる。また、グルーブの幅の倍よりも小さい光スポットを使用すれば、正確なアドレス情報を得ることができる。しかも、製造が容易である。





10

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】トラッキング用のグルーブを有し、このグ ルーブをアドレス情報に応じて蛇行させた光ディスクに おいて、

上記のグルーブの一方の側壁だけが蛇行しており、か つ、グルーブの幅の平均値はグルーブ間のランドの幅の 平均値に等しくなるように設定されていることを特徴と する光ディスク。

【請求項2】ガラス基板にフォトレジストを塗布し、ア ドレス情報に応じてレーザー光を半径方向に振動させな がら照射することにより、蛇行したトラッキング用のグ ルーブのパターンを形成するようにフォトレジストを感 光させる光ディスクの製造方法であって、

少なくとも二本のレーザー光をグルーブが延びている方 向でない方向に離間させて照射し、一本のレーザー光だ けをアドレス情報に応じて半径方向に振動させながら照 射することを特徴とする光ディスクの製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、トラッキング用のグル ーブを有し、このグルーブをアドレス情報に応じて蛇行 させた光ディスクおよび、この光ディスクの製造方法に 関するものである。

## [0002]

【従来の技術】従来、光を用いて情報を記録再生する光 メモリーの内、記録媒体として垂直磁化膜からなる記録 膜を用い、レーザー光を照射しながら磁場を印加して、 光スポット内の磁化を上向き、または、下向きにするこ とにより、情報を記録する光磁気ディスクが実用化され ている。

【0003】光磁気ディスクには、図4 (a) の平面図 および同図(b)の縦断面図に示すように、グループ5 1…が設けられており、光スポット52を正確に螺旋状 のトラックに追従させることができるようになってい る。グループ51の幅はトラックピッチに応じて設定さ れており、トラックピッチを例えば1.6μmとすると、 グループ51の幅は1~1.2μmに設定される。

【0004】上記のグループ51…は、トラックのアド レス情報に応じて半径方向に蛇行(ウォーブル)するよ うに形成されており、トラッキング信号から蛇行周波数 の成分を取り出すことにより、光スポット52が走査中 のトラックのアドレス情報を求めることができる。

【0005】情報の記録再生は、グルーブ51…に一致 するトラックに対して行われる。トラックピッチは光ス ポット52の直径程度に設定されており、光スポット5 2の直径は、レーザー光の波長と、レーザー光を光スポ ット52に収斂する対物レンズの開口数とによって決ま っている。レーザー光の波長は、通常、780~830 nmであり、対物レンズの開口数は0.45~0.6である。 したがって、光スポット52の直径は1.2~1.4 µ mと 50 ができる。したがって、正確なトラッキングを行うこと

なり、トラックピッチは1.4~1.6μmに設定されてい る。このため、磁化が上向き、または、下向きの記録ド メインの大きさは、最小0.8μm程度となる。

【0006】近年、この光磁気ディスクの内、記録膜を 多層構造にすることにより、記録膜に磁気超解像(Magn etic Super Resolution ) の効果を持たせ、これによ り、光スポットのサイズよりもはるかに小さい記録ドメ インを形成して、記録密度を向上させる方策が取られて いる。この磁気超解像を用いれば、上記のほぼ1/2の 大きさの記録ドメインを安定して形成することが可能で あり、したがって、トラックピッチを上記のほぼ1/2 の0.8μm程度にすることが可能であるので、記録密度 を飛躍的に向上させることができる。この磁気超解像に 関しては、例えば、日本応用磁気学会誌、Vol. 15, No. 5, 1991 pp.838-845 が詳しい。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の構成では、トラックピッチを0.8 μ m程度にする と、トラッキング信号が弱くなるため、正確なトラッキ ングを行うことができないという問題点を有している。 【0008】また、トラッキング信号から蛇行周波数の 成分を取り出すことが困難になるので、正確なアドレス 情報を求めることができないという問題点を有してい

### [0009]

30

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る光 ディスクは、上記の課題を解決するために、トラッキン グ用のグルーブを有し、このグループをアドレス情報に 応じて蛇行させた光ディスクにおいて、上記のグルーブ の一方の側壁だけが蛇行しており、かつ、グルーブの幅 の平均値はグルーブ間のランドの幅の平均値に等しくな るように設定されていることを特徴としている。

【0010】請求項2の発明に係る光ディスクの製造方 法は、上記の課題を解決するために、ガラス基板にフォ トレジストを塗布し、アドレス情報に応じてレーザー光 を半径方向に振動させながら照射することにより、蛇行 したトラッキング用のグルーブのパターンを形成するよ うにフォトレジストを感光させる光ディスクの製造方法 であって、少なくとも二本のレーザー光をグルーブが延 びている方向でない方向に離間させて照射し、一本のレ ーザー光だけをアドレス情報に応じて半径方向に振動さ せながら照射することを特徴としている。

## [0011]

【作用】請求項1の構成によれば、トラッキング用のグ ルーブを有し、このグルーブをアドレス情報に応じて蛇 行させた光ディスクにおいて、上記のグルーブの一方の 側壁だけが蛇行しており、かつ、グルーブの幅の平均値 はグルーブ間のランドの幅の平均値に等しくなるように 設定されているので、強いトラッキング信号を得ること

ができる。しかも、グルーブの幅の倍よりも小さい光ス ポットを使用すれば、二つの蛇行した側壁に光スポット が同時に当たることがない。このため、正確なアドレス 情報を得ることができる。

【0012】請求項2の構成によれば、ガラス基板にフ ォトレジストを塗布し、アドレス情報に応じてレーザー 光を半径方向に振動させながら照射することにより、蛇 行したトラッキング用のグルーブのパターンを形成する ようにフォトレジストを感光させる光ディスクの製造方 法であって、少なくとも二本のレーザー光をグルーブが 10 延びている方向でない方向に離間させて照射し、一本の レーザー光だけをアドレス情報に応じて半径方向に振動 させながら照射するので、一方の側壁だけが蛇行したグ ルーブを有する光ディスクを容易に製造できる。

#### [0013]

【実施例】本発明の一実施例について図1ないし図3に 基づいて説明すれば、以下の通りである。

【0014】本実施例の光磁気ディスクには、図1

(a) の平面図および同図 (b) の縦断面図に示すよう いる。グルーブ1の幅の平均値およびグルーブ1・1間 のランド2の幅の平均値は、互いに等しく、かつ、トラ ックピッチに等しくなるように設定されている。

【0015】上記のグルーブ1…の一方の側壁1a… は、トラックのアドレス情報に応じて光磁気ディスクの 半径方向に蛇行するように形成されている。側壁 1 a.… の蛇行周波数は、トラッキングサーボ系(図示されてい ない)の追従周波数より高く、かつ、記録時の記録周波 数よりも低い周波数に設定されている。

【0016】上記の構成において、情報の記録は、グル ーブ1…上のトラックおよびランド2…上のトラックに 対して行われる。光スポット3をグルーブ1上のトラッ クを追従させるか、ランド2上のトラックを追従させる かは、トラッキング信号の極性を反転することによって 容易に選択できる。トラッキング信号は例えばプッシュ プル法によって得られる。

【0017】光スポット3が走査中のトラックのアドレ ス情報は、トラッキング信号から側壁1 a …の蛇行周波 数の成分を取り出すことによって求められる。

【0018】すなわち、光スポット3を例えばグループ 1に追従させると、蛇行周波数が追従周波数より高いの で、光スポット3は、グルーブ1の幅の二分割点を結ん だ中心線上をトラッキングするのではなく、グルーブ1 の平均幅の二分割点を結んだ線上をトラッキングする。 このため、グループ1の蛇行振幅の半分に等しいトラッ キング誤差が常に生じている。したがって、トラッキン グ信号からこれを取り出せば、蛇行周波数の信号成分が 得られる。光スポット3をランド2に追従させた場合に ついても、同様である。

【0019】なお、トラッキング誤差が蛇行振幅の半分 50 からの反射光の光量から蛇行周波数の信号成分を取り出

になるので、従来と同じ大きさの蛇行周波数の信号成分 を得るためには、蛇行振幅を従来の倍にしなければなら ない。例えば、従来の蛇行振幅を±30nmとすると、 これを生60nmにする必要がある。

【0020】しかしながら、グルーブ1の幅、ランド2 の幅がそれぞれ0.8μmであるときのトラッキング信号 の大きさは、グルーブ1の幅、ランド2の幅がそれぞれ 1. 2 μm、0. 4 μmであるときのトラッキング信号の大 きさの1.4倍になるので、蛇行振幅は従来のほぼ1.4倍 (≒2/1.4) でよい。

【0021】また、グルーブ1の幅、ランド2の幅がそ れぞれ1.3μm、0.3μmであるときと比較すると、蛇 行振幅はほぼ1.1倍でよい。さらに、グルーブ1の幅、 ランド2の幅がそれぞれ1.1 μm、0.5 μmであるとき と比較すると、蛇行振幅はほぼ1.7倍でよい。

【0022】したがって、従来とほぼ同じ大きさの蛇行 周波数の信号成分を取り出すためには、蛇行振幅を±3 5 nmから±50nmの範囲に設定すればよい。

【0023】本実施例の光磁気ディスクでは、グルーブ に、螺旋状または同心円状のグループ 1 …が設けられて 20 1 の一方の側壁 1 a だけを蛇行させているので、光スポ ット3の直径をトラックピッチよりも大きく、かつ、ト ラックピッチの二倍よりも小さく設定しておけば、二つ の蛇行した側壁1a・1aに光スポット3が同時に当た ることがない。このため、正確なアドレス情報が得られ

> 【0024】なお、本実施例では、グルーブ1に対応し たトラックのアドレス情報は、このグルーブ1の側壁1 a側に隣接したランド2に対応したトラックのアドレス 情報と同一になるが、上述のように、これらのトラック 30 をトラッキングサーボ系によって容易に選択できるの で、特定トラックを指定することは容易である。

> 【0.025】上記の光磁気ディスクに磁気超解像効果を 用いて情報を記録する場合、記録ドメインの直径を0.4  $\mu$  m程度にできる。このため、トラックの幅を $0.8\mu$  m にする(すなわち、グループ1の幅およびランド2の幅 を共に0.8μmに設定する)と、容易に記録再生を行う ことができる。また、トラックピッチを従来の1.6μm から半分の0.8μmにできるので、記録密度を大幅に向 上させることができる。しかも、大きなトラッキング信 40 号を得ることができ、正確なアドレス情報を得ることが できる。

【0026】また、記録再生に用いるレーザー光の波長 を短くすると、光スポット3をより小さくできる。この ため、トラックピッチをさらに小さくできる。例えば、 レーザー光の波長を830nmから458nmにする と、トラックピッチを (458/830) 倍にできる。 すなわち、記録密度をほぼ倍にできる。

【0027】以上の実施例では、トラッキング信号から 蛇行周波数の信号成分を取り出したが、光磁気ディスク

してもかまわない。すなわち、グルーブ1の幅あるいは ランド2の幅が狭くなっていると反射光が弱くなり、広 くなっていると反射光が強くなる。したがって、光スポ ット3の反射光の光量変化を取り出せば、蛇行周波数の 信号成分を得ることができる。

【0028】上記の光磁気ディスクのマスタリング・プ ロセスについて図2に基づいて説明すれば、以下のとお りである。

【0029】まず、ガラス基板4の片面にフォトレジス ト5を塗布する(同図(a))。それから、レーザー光 10 を対物レンズ7によってフォトレジスト5上に収斂し、 フォトレジスト5を所望のグルーブ1のパターンに感光 させる(同図(b))。これを現像することによって、 不要なフォトレジスト5を除去し、ガラス基板4上に残 ったフォトレジスト5 a…により、所望のパターンを形 成する(同図(c))。

【0030】次に、フォトレジスト5a…からなるパタ ーン上に導電性の薄膜8をスパッタリング、あるいは、 無電解メッキなどによって形成する(同図(d))。薄 るいはそれらの複合膜が用いられる。それから、薄膜8 上に例えばNiからなる金属層9を電鋳で形成し(同図 (e))、これを剥離すると、金属層9と、その上に形 成された薄膜8からなるスタンパー10が得られる(同 図(f))。

【0031】このスタンパー10を用いてポリカーボネ ート等のプラスチックを成型することにより、所望のグ ルーブ1を有する光磁気ディスク用の基板が製造され る。この基板上に記録媒体を形成すると、上記の光磁気 ディスクが得られる。

【0032】上記のフォトレジスト5をグループ1のパ ターンに感光させる工程では、二本のレーザー光が使用 される。これらのレーザー光はフォトレジスト5上に二 個の光スポット6a・6bを形成する。光スポット6a ·6 bと、光スポット6 a · 6 bにより形成されたグル ープ1との関係を図1(a)に示す。

【0033】螺旋状のグループ1を形成する場合、ガラ ス基板4に相対的に光スポット6a・6bを螺旋状に移 動させるが、光スポット6aについては螺旋状に移動さ せながら、アドレス情報に応じて光磁気ディスクの半径 40 ってガラス基板4上のフォトレジスト5に収斂される。 方向にも振動させる。これにより、アドレス情報に応じ て一方の側壁1aが蛇行したグルーブ1のパターンをフ オトレジスト5上に形成することができる。

【0034】例えば、各光スポット6a・6bの直径を 0.4μmとし、トラックピッチを0.8μmとすると、光 スポット6a・6bは互いに平均して0.4μmだけ光磁 気ディスクの半径方向に離れて配置される。また、各光 スポット6a・6bの直径を0.5μmとし、トラックピ ッチを0.7μmとすると、光スポット6a・6bは互い に平均して0.2μmだけ光磁気ディスクの半径方向に離 50 ンズ7の焦点が常に合わされる。

れて配置される。

【0035】上記のフォトレジスト5をグループ1のパ ターンに感光させる記録装置の一例を図3に示す。

【0036】記録装置は、フォトレジスト5を感光させ るためのレーザー光源11aと、対物レンズ7のフォー カシング用のレーザー光源11bを備えている。レーザ 一光源11aには、例えばアルゴンレーザーが使用さ れ、レーザー光源11bには、例えばHe-Neレーザ 一が使用される。

【0037】レーザー光源11aからのレーザー光は、 ノイズ抑制装置12aによって光ノイズを低減させられ た後、ミラー19・20で反射され、ビームスプリッタ -21に入射する。レーザー光はビームスプリッター2 1によって二分割され、それぞれ、光変調器18a・1 8 bに入射する。光変調器 1 8 a・1 8 b としては、例 えば音響光学素子を用いることができる。その場合、光 変調器18a・18bの前後にそれぞれ収束用の凸レン ズ22・22を配置する必要がある。

【0038】光変調器18aを通った光ビームは光偏向 膜8の材料には、Ni、Ta、Crまたはその合金、あ 20 器23に入射した後、プリズムミラー24で直角方向に 反射される。光偏向器23としては、例えば、電気光学 効果、あるいは、音響光学効果を用いて進行方向を変え ることのできる素子を用いることができる。一方、光変 調器 1 8 b を通った光ビームは (1/2) 波長板 2 5 に 入射し、偏光面が90度回転される。

> 【0039】これらの光ビームは、偏光プリズム26で 再び合成された後、ビームエキスパンダー27によって 適当な光ビーム径に拡大され、二色ミラー15で反射さ れて対物レンズ7に入射する。そして、対物レンズ7に よってガラス基板4上のフォトレジスト5に光スポット 6a・6bとして収斂される。

> 【0040】なお、上記の光変調器18a・18bは、 それぞれ、ドライバー28a・28bによって制御され る。また、光偏向器23はドライバー29によって制御 される。

> 【0041】一方、レーザー光源11bからのレーザー 光は、ノイズ抑制装置12bによって光ノイズを低減さ せられた後、偏光ビームスプリッター13、(1/4) 波長板14、二色ミラー15を通り、対物レンズ7によ

> 【0042】その反射光は、対物レンズ7によって集光 され、二色ミラー15、(1/4)波長板14、偏光ビ ームスプリッター13を通り、対物レンズ16およびシ リンドリカルレンズ17によって四分割の光検出器18 に収斂される。光検出器18からの信号に基づいて、フ ォーカスサーボ信号が生成され、フォーカスサーボ系

> (図示されていない) が対物レンズ7をフォーカス方向 に駆動する。これにより、スピンドルモーター30で回 転しているガラス基板4上のフォトレジスト5に対物レ

-4-

30

6

7

【0043】上記の構成において、まず、光スポット6aの位置決めを行う。すなわち、光スポット6aが、上述したように、光スポット6bから半径方向に所定の平均距離だけ離れた位置に配置されるように、ドライバー29より光偏向器23に印加される直流電圧の大きさと、プリズムミラー24のセッティング角度とが調整される。

【0044】それから、上記の直流電圧に蛇行周波数の信号電圧を重畳させた電圧をドライバー29より光偏向器23に印加する。これにより、光スポット6aを蛇行周波数に応じて半径方向に振動させることができる。

【0045】なお、ドライバー28a・28bから光変調器18a・18bに電圧を印加することにより、光スポット6a・6bをオン・オフすることができる。

【0046】以上の実施例では、光磁気ディスクおよび その製造方法について説明したが、蛇行したグループを 有する光ディスクおよびその製造方法に本発明を広く応 用できる。

#### [0047]

【発明の効果】請求項1の発明に係る光ディスクは、以 20 上のように、グルーブの一方の側壁だけが蛇行してお り、かつ、グルーブの幅の平均値はグルーブ間のランド の幅の平均値に等しくなるように設定されているので、 強いトラッキング信号を得ることができる。したがっ て、正確なトラッキングを行うことができる。しかも、 グルーブの幅の倍よりも小さい光スポットを使用すれ ば、二つの蛇行した側壁に光スポットが同時に当たるこ とがない。このため、正確なアドレス情報を得ることが できるという効果を奏する。

【0048】請求項2の発明に係る光ディスクの製造方 30 法は、以上のように、少なくとも二本のレーザー光をグ ルーブが延びている方向でない方向に離間させて照射 し、一本のレーザー光だけをアドレス情報に応じて半径 方向に振動させながら照射するので、一方の側壁だけが 蛇行したグルーブを有する光ディスクを容易に製造でき るという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の蛇行したグループを有する光磁気ディスクの概略構成を示すものであり、(a)は概略の平面図、(b)は(a)の破線における概略の縦断面図である。

【図2】図1の光磁気ディスクで使用される基板のマス タリング・プロセスを示す説明図である。

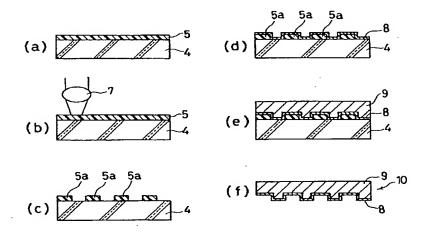
【図3】図2のマスタリング・プロセスのフォトレジストの感光工程で使用される記録装置の概略を示すブロック図である。

【図4】従来の蛇行したグルーブを有する光磁気ディスクの概略構成を示すものであり、(a) は概略の平面図、(b)は(a)の破線における概略の縦断面図である。

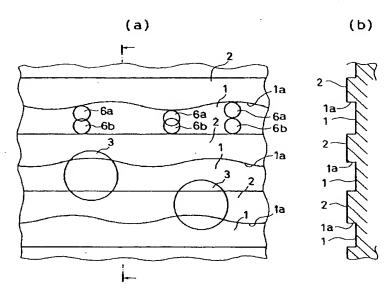
### 20 【符号の説明】

- 1 グルーブ
- 1 a 側壁
- 2 ランド
- 3 光スポット
- 4 ガラス基板
- 5 フォトレジスト
- 5 a フォトレジスト
- 6 a 光スポット
- 6 b 光スポット
- 7 対物レンズ

【図2】







[図3]

